132

DESENVOLVIMENTO DE UMA FONTE DE POTÊNCIA USADA EM NITRETAÇÃO A PLASMA PARA APLICAÇÃO INDUSTRIAL. Lucas Sasfaki Borges, Hugo Fernando Weber, Marcus Duda Schmitz, Telmo Roberto Strohaecqer (Depto Metalúrgica, Escola de Engenharia, UFRGS).

A nitretação iônica é um processo termo-físico-químico que conferemelhores propriedades mecânicas a substratos ferrosos.O processo érealizado em uma câmara cuja atmosfera nitretante permite a formação de nitretos nas camadas superficiais da peça quando submetida a uma diferença de potencial.A ddp é fornecida por uma fonte de potência pulsada que permite o controle das camadas superficiais de nitretos.O projeto partiu de uma fonte pulsada de pequeno porte. A fonte de po/tência que está sendo desenvolvida tem 40KVA.